PATENT ABSTRACTS OF JAPAN



(11)Publication number:

2000-309802

(43)Date of publication of application: 07.11.2000

(51)Int:CI.

B22F 1/02

H01F 1/06

(21)Application number: 2000-047802

(71)Applicant :

NICHIA CHEM IND LTD

(22)Date of filing:

24.02.2000

(72)Inventor:

HAYASHI MASAKI

KUME MICHIYA

ICHINOMIYA TAKAHARU

(30)Priority

Priority number: 11052045

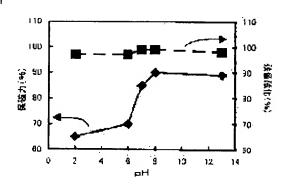
Priority date: 26.02.1999

Priority country: JP

(54) RARE EARTH MAGNETIC POWDER, METHOD FOR SURFACE TREATMENT OF THE SAME AND RARE EARTH BOND MAGNET USING THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain rare earth magnetic powder of high quality improved in oxidation resistance, simultaneously free from deterioration in magnetic properties even in the case of the improvement of the oxidation resistance and free from being influenced by the environment of high temp.—high pressure at the time of kneading it with a resin, or the like. SOLUTION: In a method in which a silica coating thin film is formed on the surface of rare earth magnetic powder composed of an alloy or an intermetallic compd. contg. rare earth elements in the compsn., the magnetic powder is mixed with a silica sol produced from the hydrolysis of an alkyl silicate with a base as a catalyst, and this mixture is heated in an inert atmosphere. Desirably, the thickness of the silica thin film lies in the range of 0.01 to 3 μ m.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

20.01.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of

rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-309802 (P2000 - 309802A)

(43)公開日 平成12年11月7日(2000.11.7)

			_
(51)	1-4	\sim 1	7
(31)	TIDE.	л.	

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

B 2 2 F 1/02

B 2 2 F 1/02

Е

H01F 1/06 H01F 1/06 Α

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 11 頁)

(21)	ж	窗采	Ħ

特願2000-47802(P2000-47802)

(22)出願日

平成12年2月24日(2000.2.24)

(31) 優先権主張番号 特願平11-52045

(32)優先日

平成11年2月26日(1999, 2, 26)

(33)優先権主張国

日本 (JP)

(71)出願人 000226057

日亜化学工業株式会社

徳島県阿南市上中町岡491番地100

(72)発明者 林 正樹

徳島県阿南市上中町岡491番地100 日亜化

学工業株式会社内

(72)発明者 久米 道也

徳島県阿南市上中町岡491番地100 日亜化

学工業株式会社内

(72)発明者 一ノ宮 敬治

徳島県阿南市上中町岡491番地100 日亜化

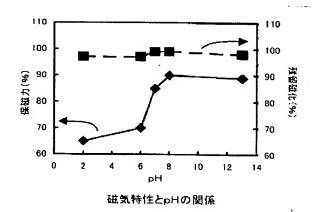
学工業株式会社内

(54) 【発明の名称】 希土類系磁性粉末及びその表面処理方法並びにそれを用いた希土類ポンド磁石

(57)【要約】

本発明は上述した問題を解決することを目的 として成され、希土類磁性粉末の耐酸化性を改良すると 同時に、耐酸化性を改良しても磁気特性を低下しない、 また樹脂等との混練時の高温高圧の環境に影響されない 高品質な希土類系磁性粉末を得ることを目的としてい る。

【構成】 組成中に希土類元素を含有する合金または金 属間化合物からなる希土類系磁性粉末の表面にシリカ被 膜を形成する方法において、該磁性粉末に塩基を触媒と するアルキルシリケートの加水分解から生成するシリカ ゾルを混合し、不活性雰囲気中で加熱を行うことを特徴 とする希土類系磁性粉末の表面処理法。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 組成中に希土類元素を含有する合金または金属間化合物からなる希土類系磁性粉末の粒子表面に、アルキルシリケートが加水分解して得られるシリカ薄膜が付着していることを特徴とする希土類系磁性粉末。

【請求項2】 前記シリカ薄膜は0.01~3μmの範囲の厚みであることを特徴とする請求項1に記載の希土類系磁性粉末。

【請求項3】 前記シリカ薄膜に表面にシランカップリング剤が被覆されていることを特徴とする請求項1乃至2に記載の希土類系磁性粉末。

【請求項4】 前記磁性粉末を用いたことを特徴とする 希土類磁石。

【請求項5】 組成中に希土類元素を含有する合金または金属間化合物からなる希土類系磁性粉末の表面にシリカ被膜を形成する方法において、該磁性粉末に塩基を触媒とするアルキルシリケートの加水分解から生成するシリカゾルを混合し、不活性雰囲気中で加熱を行うことを特徴とする希土類系磁性粉末の表面処理法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は希土類系磁性粉末の粒子表面にシリカの薄膜を形成することにより磁性粉末の耐酸化性を改良する技術に関する。

[0002]

【従来の技術】現在、高磁気特性を有する希土類磁石は、磁石の小型化、小片化を可能にし、それを組み込んだ通信機器、情報処理機器といったエレクトロニクス製品の小型化に欠くことのできない材料となっている。特に、希土類ボンド磁石は優れた形状加工性を有し、薄肉微小への成形が可能であることからその使用量は益々増加の一途をたどっている。

【0003】代表的な希土類ボンド磁石には、Sm-Co系、Nd-Fe-B系、Sm-Fe-N系の磁性材料を使用し、これらはそれぞれ高い磁気特性を有している。ところが、これら希土類磁石は希土類元素を構成成分に含み、希土類元素は酸化されやすい元素であることから、基本的にそれを組成に含んだ希土類磁石は酸化されやすい。従って、実用性のある希土類ボンド磁石を得るためには、基本的には耐酸化性を克服しなければならない。

イ酸ナトリウム等のケイ酸塩により被覆する方法が、また、特開平2-265225号公報には、希土類磁性粉末の粒子表面に亜鉛金属およびシリカ粉を機械的に付着する方法が、特開平8-111306にはNdFeB系合金粉末表面にエチルシリケートを原料とするゾルゲル反応、又はプラズマ化学蒸着法により二酸化珪素の保護被膜を形成する方法が開示されている。

【0005】しかし、これらの方法から得られる保護膜は微粒子状であって、優れた耐酸化性を得るにはその隙間を詰めるために磁性粉末表面の保護膜を厚くしなければならず、その結果、磁性粉末本来の磁気特性を大幅に低下させてしまう。つまり、これらの技術では、耐酸化性と磁気特性がトレード・オフの関係となり、その点で十分に満足のいくものではない。また、たとえ粒子状で均一な被膜が形成されてもその後のボンド磁石作製時のもいはその原料のコンパウンド作製時の樹脂結合プロセスにおいて高温高圧に磁性粉末は高温高圧の環境にさらされ被膜が剥離してしまうことにより、その効果を発揮できないという問題があった。

20 [0006]

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明は上述した問題を解決することを目的として成され、希土類磁性粉末の耐酸化性を改良すると同時に、耐酸化性を改良しても磁気特性を低下しない、また樹脂等との混練時の高温高圧の環境に影響されない高品質な希土類系磁性粉末を得ることを目的としている。

[0007]

30

【課題を解決するための手段】本発明者等は、上述した課題を解決するためには、希土類磁性粉末の粒子表面に、耐酸化作用のある被覆物を従来の方法よりもさらに均一に被覆することで解決できると考え、種々の被覆材料について鋭意検討したところ、エチルシリケートに代表されるアルキルシリケート(ケイ酸エステル化合物、シリコンアルコキシドともいう)を塩基性触媒下で加水分解したときに得られるシリカゾルを不活性雰囲気中で希土類磁性粉末に均一混合し、それを加熱することでさらに縮合を進行し、強固で緻密なコロイド状のシリカの薄膜が形成され、そのシリカ膜に著しい耐酸化性の効果があることを見いだした。

7 【0008】すなわち、本発明の希土類系磁性粉末は、 希土類系磁性粉末の粒子表面に、アルキルシリケートが 加水分解して得られるシリカが薄膜状に付着していることを特徴とする。

【0009】本発明の希土類磁性粉末の表面処理方法は、組成中に希土類元素を含有する合金または金属間化合物からなる希土類系磁性粉末の表面にシリカ被膜を形成する方法において、該磁性粉末に塩基を触媒とするアルキルシリケートの加水分解から生成するシリカゾルを混合し、不活性雰囲気中で加熱を行うことを特徴とする。

[0010]

【発明の実施の形態】本発明に使用するアルキルシリケートは、次のような一般式で示されるケイ酸エステルである。SinO(n-1)(OR)(2n+2)、ここでRはアルキル基であり、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基等が使用できる。アルキル基は、特にコストが安価なこと、また、毒性がなく取り扱いが簡単なことからエチル基を使用したエチルシリケートが好ましく使用できる。また、nの値はアルキルシリケートの分子量に関係し、 $n=1\sim1$ 0の範囲のものが好ましく使用できる。nが10よりも大きくなると、緻密なシリカは得られにくくなる。

【0011】 〈アルキルシリケートの添加量〉シリカ薄膜形成に必要とされるアルキルシリケートの添加量は、エチルシリケートの種類、磁性粉末の種類、形状、粒子径等にも依存するが、平均粒径 $1\sim10\mu$ m希土類磁性粉末100重量部に対して、 $1\sim10$ 重量部の範囲を添加することが好ましい。

【0012】 〈アルキルシリケートの加水分解と塩基性 触媒>本発明の最も特徴的なのは、アルキルシリケート の加水分解を塩基性触媒中で行うことである。塩基性水 溶液のアルキルシリケートの加水分解、縮合反応メカニ ズムは、酸性水溶液のそれと根本的に違うことが知られ ている。塩基性水溶液の場合、アルキルシリケートのア ルコキシ基が同時に水酸基に置換される。そのため、S iからシロキサン結合が三次元的に成長し、凝縮した網 目構造のシリカゾルが形成される。塩基性触媒としてア ンモニア、アルカリ金属若しくはアルカリ土類金属の水 酸化物、あるいは水酸化物が塩基性を呈する水酸化金属 を使用することができるが、アンモニアは後の加熱工程 ですべて揮発し残留しないことから最も好ましく使用で きる。塩基性触媒下のアルキルシリケートの加水分解及 び縮合反応は、広範囲で起こるが、本発明において特に 水素イオン濃度(pH)が7.5以上の塩基性が好まし く、特に、8~13の範囲がより好ましい。

【0013】図1にSm2Fe17N3系磁性粉末にアルキルシリケートからの加水分解から生成するシリカを被覆する際のpHと耐熱性の関係を、磁性粉末の磁気特性に優劣から調べた。Sm2Fe17N3系磁性粉末は、酸化されると磁気特性は大幅に低下することが知られている。【0014】この図より、pHが6以下では保磁力、残留磁化とも低いが、7.5以上では両特性とも大きく改善されている。ここで磁性粉末の磁気特性は、磁性粉末をパラフィンワックスと共にサンプルケースに詰め、ドライヤーでパラフィンワックスを溶融させてから20kOeの配向磁場でその磁化容易軸を揃え、着磁磁場40kOeでパルス着磁し、最大磁場20kOeのVSM(振動試料型磁力計)で磁気特性を測定した相対値である。

【0015】加水分解に添加する水は、アルキルシリケ

ートの加水分解に必要とされる理論量の $0.1\sim3$ 倍である。この範囲より少ないと、加水分解が緻密なシリカ薄膜が得られず、この範囲より多いと、希土類系の磁性粉末は酸化してしまう。従って、水の添加量は好ましくは $0.5\sim2$ 倍量であり、理論量の添加が最も好ましい。

【0016】加水分解時に、アンモニアと水の添加と共にアルコールを同時に加えてもよい。アルコールはアルキルシリケート中への水の分散性を高める界面活性剤の働きがある。

【0017】 <磁性粉末とシリカゾルの混合>磁性粉末表面への処理剤の被覆は、高速せん断式のミキサ中で乾式で行う。被覆はシリカゾルの濡れ性だけに依存するのではなく、ミキサのせん断力を利用し、磁性粉末を強力に撹拌分散させつつ、磁性粉末粒子表面に均一にシリカゾルを塗りつける。この段階でシリカゾルをできるだけ均一にしかも一様に分散させることが後のシリカ膜の耐酸化性能に大きく影響する。

【0018】そのためには、エチルシリケートを予め磁性粉末に均一に分散被覆しておき、その後塩基性水溶液を添加して混合することでより均一な被覆が行うことができる。混合条件は撹拌速度、ミキサの容量、羽根の大きさ形状にも依存し、特定することは困難であるが、個々の系で全体が均一に混合されるように条件を設定すべきである。

【0019】<加熱処理>希土類磁性粉末の粒子表面に三次元網目構造をもつシリカ薄膜が形成されるが、加熱することにより残留するSiOHに重縮合反応させ安定化し、より強固なシリカ薄膜を形成する。この縮合に必要とされる処理温度は、60~250 ℃、好ましくは100~250 ℃である。

【0020】このようにして得られたシリカ薄膜は0. 01 \sim 3 μ mの範囲の厚みで被覆されると、磁気性能を 損なわず耐酸化性を向上することができる。

【0021】本発明では、磁性粉末と樹脂との濡れ性、磁石の強度を改善する目的でカップリング剤を使用することができる。カップリング剤は、樹脂の種類に合わせて選定する。

【0022】本発明に使用することが可能である。カップリング剤としてはァー(2-アミノエチル)アミノプロピルトリメトキシシラン、ァー(2-アミノエチル)アミノプロピルメチルジメトキシシラン、ァーメタクリロキシプロピルメチルジメトキシシラン、アーメタクリロキシプロピルメチルジメトキシシラン、N-β-(N-ビニルベンジルアミノエチル)-ア-アミノプロピルトリメトキシシラン・塩酸塩、アーグリシドキシプロピルトリメトキシシラン、メチルトリメトキシシラン、メチルトリメトキシシラン、メチルトリアセトキシシラン、アークロロプロピルトリメトキシシラン、ヘキサメチレンジシラザ

r-rニリノブロピルトリメトキシシラン、ビニル では希土類磁性粉末のシリカ薄膜とカップリング剤の反 水トキシシラン、オクタデシル [3-()] に性からシラン系カップリング剤が好ましい。 [0023] 本発明では、希土類磁石のパインダーを目 的として樹脂を使用し、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、エラストマー、熱可塑性エラストマー等の少なくとも [0024] 禁可塑性樹脂としては、[0024] 禁可塑性樹脂としては、[0024] 就可塑性樹脂としては、[0024] 就可塑性樹脂と

6,12-ナイロン、4,6-ナイロン、6,10-ナイ ロン、ナイロン6T、ナイロンMXD6、芳香族ナイロ ン、11ーナイロン、非晶質ナイロン、共重合ナイロン 等のポリアミド系樹脂、ポリエチレン、高密度ポリエチ レン、低密度ポリエチレン、ポリプロピレン等のオレフ ィン系樹脂エチレン系アイオマー樹脂等のアイオマー樹 脂、エチレン・アクリル酸エチル共重合体等のEEA樹 脂、アクリロニトリル・アクリルゴム・スチレン共重合 樹脂、アクリロニトリル・スチレン共重合樹脂、アクリ ロニトリル・プタジエン・スチレン共重合体、アクリロ ニトリル・塩素化ポリエチレン・スチレン共重合体等の アクリロニトリル系樹脂、エチレン酢酸ビニルコポリマ ー、エチレン・ビニルアルコール共重合樹脂等のポリビ 二ル系樹脂、酢酸繊維素樹脂、ポリテトラフルオロエチ レン、テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキル ピニルエーテル共重合体、テトラフルオロエチレン・ヘ キシルオロプロピレン共重合体、テトラフルオロエチレ ン・エチレン重合体、ポリビニリデンフルオライド、ポ リピニルフルオライド等のフッ素樹脂、ポリメタクリル 酸メチル、エチレン・エチルアクリレート樹脂等のアク リル系樹脂、ポリウレタン系樹脂、芳香族ポリエステル 樹脂、ポリアセタール、ポリカーボネート、ポリサルホ ン、ポリプチレンテレフタレート、ポリエチレンテレフ タレート、ポリアリレート、ポリフェニレンオキシド、 ポリフェニルスルフィド、ポリオキシペンジレン、ポリ エーテルケトン、ポリエーテルサルホン、ポリエーテル イミド、ポリアミドイミド、ポリイミド、ポリアリルエ ーテルニトリル、ポリベンゾイミダール、ポリアラミ ド、ポリエステルアミド、全芳香族アミド、半芳香族ア ミド等の液晶樹脂といったエンジニアリングプラスチッ クス、スーパーエンジニアリングプラスチックス等の少 なくとも1種または2種以上が使用できる。

【0025】熱硬化性樹脂としては、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、アミド系特殊樹脂、エポキシ変性フェノール樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、キシレン樹脂、ユリア樹脂、メラニン樹脂、シリコーン樹脂、アルキド樹脂、フラン樹脂、熱硬化性アクリル樹脂、熱硬化性フッ素樹脂等の少なくとも1種または2種以上が使用できる。

ン、アーアニリノプロピルトリメトキシシラン、ビニル トリメトキシシラン、オクタデシル [3-(トリメトキ シ s リル) プロピル] アンモニウムクロライド、ャーク ロロプロピルメチルジメトキシシラン、ァーメルカプト プロピルメチルジメトキシシラン、メチルトリクロロシ ラン、ジメチルジクロロシラン、トリメチルクロロシラ ン、ビニルトリクロロシラン、ビニルトリス (βメトキ シエトキシ) シラン、ピニルトリエトキシシラン、β-(3, 4エポキシシクロヘキシル) エチルトリメトキシ シラン、アーグリシドキシプロピルメチルジエトキシシ ラン、N-β (アミノエチル) $\gamma-$ アミノプロピルトリ メトキシシラン、N-β(アミノエチル) γ -アミノプ ロピルメチルジメトキシシラン、ィーアミノプロピルト リエトキシシラン、N-フェニル-ィーアミノプロビル トリメトキシシラン、オレイドプロピルトリエトキシシ ラン、γ-イソシアネートプロピルトリエトキシシラ ン、ポリエトキシジメチルシロキサン、ポリエトキシメ チルシロキサン、ピス(トリメトキシシリルプロピル) アミン、ピス(3-トリエトキシシリルプロピル)テト ラスルファン、ァーイソシアネートプロピルトリメトキ シシラン、ピニルメチルジメトキシシラン、1,3,5 -N-トリス(3-トリメトキシシリルプロピル)イソ シアヌレート、t-ブチルカルパメートトリアルコキシ シラン、N-(1,3-ジメチルブチリデン)-3-(トリエトキシシリル) -1-プロパンアミン等のシラ ンカップリング剤、イソプロピルトリイソステアロイル チタネート、イソプロピルトリドデシルベンゼンスルホ ニルチタネート、イソプロピル(N-アミノエチル-ア ミノエチル) チタネート、イソプロピルトリス (ジオク タチルパイロホスフェート) チタネート、テトライソプ ロピルビス (ジオクチルホスファイト) チタネート、、 テトライソプロピルチタネート、ソテトラオクチルビス (トリオクチルホスファイト) チタネート、イソプロピ ルトリオクチルチタネート、イソプロピルトリ(ジオク チルホスフェート)、イソプロピルジメタクリレートイ ソステアロイルチタネート、テトラオクチルピス (ジト リデシルホスファイト) チタネート、テトラ (2, 2-ジアリルオキシメチルー1-ブチル) ビス (ジートリデ シルホスファイト) チタネート、ビス (ジオクチルパイ ロホスフェート)オキシアセテートチタネート、イソプ 40 ロピルイソステアロイルジアクリルチタネート、ビス (ジオクチルパイロホスヘート) エチレンチタネート等 のチタネート系カップリング剤、アセトアルコキシアル ミニウムジイソプロピレート等のアルミニウム系カップ リング剤が挙げられる。これらのカップリング剤の少な くとも1種または2種以上を使用できる。添加量として は0.01重量%~10重量%である。0.01重量% 以下ではカップリング剤の効果が小さく、10重量%以 上では、希土類似性粉末の凝集により、希土類磁性粉

系、ラクトン系等の熱可塑性ウレタンエラストマー、オ レフィン系熱可塑性エラストマー、スチレン系系熱可塑 性エラストマー、スチレン・ブタジエン系熱可塑性エラ ストマー、ポリアミド系熱可塑性エラストマー、ポリエ ステル系熱可塑性エラストマー、ニトリル系熱可塑性エ ラストマー、水添SBS系熱可塑性エラストマー、フッ 素系熱可塑性エラストマーといった熱可塑性エラストマ 一の少なくとも1種または2種以上が使用できる。

【0027】本発明では混練および成形の際の熱履歴に よるパインダー樹脂の劣化を防止する目的で酸化防止剤 を添加できる。酸化防止剤としてはトリエチレングリコ ールーピスー [3-(3-t-ブチル-5-メチル-4-ヒドロキシフェニル)プロピオネート]、1,6-ヘ キサンンジオールービス [3-(3,5-ジt-ブチル -4-ヒドロキシフェニル)プロピオネート]、2,4 -ピス- (nオクチルチオ) -6- (4-ヒドロキシ-3, 5-ジ-t-プチルアリニノ) -1, 3, 5-トリ アジン、ペンタエリスリチルーテトラキス[3-(3. 5-ジーt-ブチルー4-ヒドロキシフェニル) プロピ オネート] 2, 2-チオージエチレンビス [3-(3, 5-ジープチルー4-ヒドロキシフェニル) プロピオネ ート]、オクタデシル-3-(3,5-ジ-t-ブチル -4-ヒドロキシフェニル)プロピオネート、2、2チ オピス (4-メチル-6-t-ブチルフェノール)、 $N, N' - \Delta + \forall x \neq b > \forall$ ルー4-ヒドロキシーヒドロキシシナアミド)、3,5 ージーbutiruー4ーヒドロキシーベンジルフォス フォネートージエチルエステル、1,3,5-トリメチ ル2, 4, 6-トリス (3, 5-ジ-t-ブチル-4-ヒドロキシベンジル) ベンゼン、トリスー(3,5-ジ - t - ブチル - 4 - ヒドロキシベンジル) - イソシアヌ レート、N, N' -ビス [3-(3, 5-ジ-t-ブチ ルー4-ヒドロキシフェニル)プロピオニル]ヒドラジ ン、デカメチレンジカルポン酸ジサリチロイルヒドラジ ド、N, Nージベンザール、N, Nーピス (3, 5-ジ- t - プチル - 4 - ハイドロキシバイドロシンナート、 トリス(2, 4-ジーt-ブチルフェニル)フォスファ イト、2, 6-ジーt-プチル-4-メチルフェノー ル、n-オクタデシル-3-(3,5-ジ-ブチル-4 -ヒドロキシフェニ)プロピオネーツ、2,2'-メチ レンービス~ (4メチル-6-t-ブチルフェノー ル)、2-t-ブチル-6-(3'-t-ブチル-5' -メチル-2'ヒドロキシベンジル)-4-メチルフェ ニルアクリレート、4,4'-ブチリデン-ビス-(3 -メチル-6-t-ブチルフェノール、4,4'-チオ \forall ス(3-メチル-6-t-プチルフェノール)、1. 3, 5-トリス (4-t-ブチル-3-ヒドロキシー 2, 6-ジメチルベンジル) イソシアヌレート、テトラ キス [メチレン-3-(3,5'-ジーt-プチルー 4'-ヒドロキシフェニル)プロピオネート]メタン、

3, 9-ピス[2-(3-t-ブチル-4-ヒドロキシ -5-メチルフェニル)プロピオニロキシ]-1,1-ジメチルエチル) 2, 4, 8, 10-テトラオキサスピ ロ[5, 5] ウンデカン、N, N'-ジアリル-p-フ エニレンジアミン、ジアウリル-3,3'-チオジプロ ピオネート、ジミリスチルー3,3'-チオジプロピン エート、ペンタエリスリトールーテトラキス (β-ラウ リルチオプロピオネート)、ジトリデシルー3、3'ー チオジプロピオネート、2-メルカプトベンジィミダザ 10 ール、チオフェニルフォスファイト、トリス(2,4-ジーtープチルフェニル)フォスファイト、テトラキス (2, 4-ジ-t-プチルフェニル) -4, 4' ピフェ ニレンフォスフォナイト、2-(5-メチル-2-ヒド ロキシフェニル) ベンゾトリアゾール、2-[2-ヒド ロキシー3, 5 - ピス (α, α - ジメチルベンジル) フ エニル] -2H-ベンゾトリアゾール、2-(3,5-ジーtーブチルー2-ヒドロキシフェニル) ベンゾトリ アゾール、2-(3-t-ブチル-5-メチル-2-ヒ ドロキシフェニル) -5-クロロベンゾトリアゾール、 2-(3,5-ジ-t-アミル-2-ヒドロキシフェニ ル) ベンゾトリアゾール、ポリ [{6-(1, 1, 3, 3-テトラメチルプチル) イミノー1, 3,5-トリア ジン-2, 4-ジイル} {(2, 2, 6, 6-テトラメ チルー4ーピペリジル) イミノ]、2ー(3,5ージ -t-プチル-4-ヒドロキシベンジル) -2-n-ブ チルマロン酸ビス(1,2,2,6,6-ペンタメチル -4-ピペリジル)、N, N'-ビス(3-アミノプロ ピル) エチレンジアミン-2, 4~ビス [N-ブチル-N-(1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチル-4-ピペリ ジル) アミノ] - 6 - クロロー1, 3, 5 - トリアジン 縮合物、2-ヒドロキシー4-メトキシベンソフェノ ン、2-ヒドロキシ-4-メトキシベンゾフェノン、2 ーヒドロキシー4ーオクトキシベンゾフェノン、2, 2'-ジーヒドロキシー4-メトキシベンゾフェノン、 2-(2'-ヒドロキシ-5'-メチルフェニル)ベン ゾトリアゾール、2-[2'ヒドロキシー3'-(3'', 4'', 5'', 6''-テトラハイドロフ タリミドメチル) - 5' - メチルフェニル] ベンゾトリ アゾール、2-[2'-ヒドロキシ-3'-t-ブチル -5'-メチルフェニル]-5-クロロベンゾトリアゾ ール、2-(2'-ヒドロキシ-3', 5'-t-ブチルフェニル] ベンゾトリアゾール、2-[2'-ヒドロ キシ-5'-t-オクチルフェニル] ベンソトリアゾー ル、2-[2'-ヒドロキシ-3', 5'-ジ-t-ア ミルフェニル] ベンゾトリアゾール、1、2、3-ベン ゾトリアゾール、トリルトリアゾール、トリルトリアゾ ールアミン塩、トリルトリアゾールカリウム塩、3-(N-サリチロイル) アミノー1, 2, 4-トリアゾー ル、2, 4-ジーt-ブチルフェニル-3', 5'~ジ 50 ープチルー4'ーヒドロキシベンゾエート、ニッケルジ

ブチルジチオカーバメート、1,1-ビス-(4-ヒド ロキシフェニル)シキルヘキサン、スチレン化フェノー ル、N. N' ージフェニルーpーフェニレンジアミン、 N-7 x=N'-4 y=1 yアミン、N-フェニル-N'-1, 3-ジメチルプチル -p-フェニレンジアミン、2,2,4-トリメチル-1, 2-ジヒドロキノリン重合体、6-エトキシ-2, 2, 4-トリメチル-1, 2-ジヒドロキノリン、フェ ニルー1ーナフチルアミン、アルキル化ジフェニルアミ ン、オクチル化ジフェニルアミン、4, 4' - $(\alpha$, α ージメチルベンジル) ジフェニルアミン、p-(p-ト ルエンスルホニルアミド)ジフェニルアミン、N,N' -ジ-2-ナフチル-p-フェニレンジアミン、N-フ エニルーN'ー(3-メタクロイルオキシ-2-ヒドロ キシプロピル) - p - フェニレンジアミン、2.6-ジ - t - プチル-4-エチルフェノール、2,2'-メチ レンーピスー(4-エチルー6-ブチルフェノール)、 4, 4'-ブチリデンビス(3-メチル-6-t-ブチ ルフェノール)、2,5-ジ-t-アミルハイドロキノ ン、2-メルカプトベンツイミダゾール、2-メルカプ トペンツイミダゾール亜鉛塩、2-メルカプトメチルベ ンツイミダゾール亜鉛塩、ジエチルジチオカルバミン酸 ニッケル、ジブチルジチオカルバミン酸ニッケル、1, 3-ビス(ジメチルアミノプロピル)-2-チオ尿素、 トリプチルチオ尿素、トリス (ノニルフェニル) フォス ファイト、チオジプロピオン酸ジラウリル、特殊ワック ス等が挙げられる。

【0028】これらの酸化防止剤は必要に応じて1種または2種以上で用いられるが、一次酸化防止剤と二次酸化防止剤の併用によって高い相乗効果がえられる。これらの酸化防止剤は加工温度に於いて安定であり磁性粉末、樹脂その他の添加物との反応性を考慮して適宜選択することが重要である。また、添加量は、磁性粉末とバインダーの総量に対して0.01~5重量%が適当である。酸化防止剤の添加量が5%を越えると溶融状態における滑り性の低下およびボンド磁石の機械的強度の著しい低下をまねくので適当ではない。また、0.01%以下の添加量ではバインダー樹脂に対する酸化防止効果はほとんど現れない。

【0029】本発明では溶融粘度を低下させ、射出成形性を向上させる目的で滑剤を添加できる。使用可能な滑剤としてはパラフィンワックス、流動パラフィン、ポリエチレンワックス、エステルワックス、ポリエチレンワックス、エステルワックス、ポリプロピレンワックス、ケトンワックスス、カリンは、マイクロワックス等のワックス類、ステアリン酸、12ーオキシステアリン酸、ラウリン酸、カプリン酸等の脂肪酸類、ステアリン酸亜鉛、ステアリン酸アルシウム、ステアリン酸アグネシウム、ステアリン酸リチウム、ステアリン酸ストロンチウム、ステアリン酸ナト

リウム、ステアリン酸カリウム、オレイン酸ナトリウ ム、ラウリン酸亜鉛、ラウリン酸カルシウム、ラウリン 酸パリウム、リノール酸亜鉛、リノール酸カルシウム、 2-エチルヘキソイン酸亜鉛、安息香酸鉛、パラターシ ャリープチル安息香酸亜鉛、パラターシャリーブチル安 息香酸パリウム、ステアリルアシッドホスファイト、マ グネシウムステアリルアシッドホスファイト、アルミニ ウムステアリルアシッドホスファイト、カルシウムステ アリルアシッドホスファイト、ジンクステアリルアシッ ドホスファイト、バリウムステアリルアシッドホスファ イト、ジンクベヘニルアシッドホスファイト等の金属石 鹸系、ステアリン酸アミド、オレイン酸アミド、エルカ 酸アミド、ベヘン酸アミド、パルミチン酸アミド、ヒド ロキシステアリン酸アミド、エチレンビスヒドロキシス テアリン酸アミド、メチレンピスステアリン酸アミド、 エチレンピスステアリン酸アミド、エチレンピスイソス テアリン酸アミド、ヘキサメチレンピスオレイン酸アミ ド、ヘキサメチレンピスオレイン酸アミド、N-N'-ジオレイルアジピン酸アミド、N, N'ージオレイルセ パシン酸アミド、m-キシリレンビスステアリン酸アミ ド、N, N'ージイソステアリルイソフタル酸アミド、 エチレンピスラウリン酸アミド、エチレンビスオレイン 酸アミド、エチレンピスカプリン酸アミド、エチレンビ スカプリル酸アミド、ジステアリルアジピン酸アミド、 ジオレイルアジピン酸アミド、N-ステアリルステアリ ン酸アミド、N-オレイルステアリン酸アミド、N-ス テアリルエルカ酸アミド、N-12ヒドロキシステアリ ルステアリン酸アミド、N-12ヒドロキシステアリル オレイン酸アミド、メチロールステアリン酸アミド、メ チロールベヘン酸アミド等の脂肪酸アミド、Nープチル - N'-ステアリル尿素、N-フェニル- N'-ステア リル尿素、N-ステアリル-N'-ステアリル尿素、キ シリレンピスステアリル尿素、トルイレンピスステアリ ル尿素、ヘキサメチレンビスステアリル尿素、ジフェニ ルメタンビスステアリル尿素、ジフェニルメタンビスラ ウリル尿素等の置換尿素類、2-エチルヘキサン酸セチ ル、ヤシ油脂肪酸メチル、ラウリン酸メチル、ミリスチ ン酸イソプロピル、パルミチン酸イソプロピル、パルミ チン酸2-エチルヘキシル、パーム脂肪酸メチル、牛脂 脂肪酸メチル、ミリスチル酸オクチルドデシル、ステア リン酸メチル、ステアリン酸プチル、ステアリン酸2-エチルヘキシル、ステアリン酸イソトリデシル、カプリ ン酸メチル、ミリスチン酸メチルオレイン酸メチル、オ レイン酸イソブチル、オレイン酸オクチル、オレイン酸 ラウリル、オレイン酸オレイル、ミリスチン酸ミリスチ ル、ミリスチン酸ヘキシルデシル、ステアリン酸ステア リル、オレイン酸2-エチルヘキシル、オレイン酸デシ ル、オレイン酸オクチルドデシル、ペヘ二ン酸オクチル ドデシル、ベヘニン酸ベヘニル、エルカ酸オクチルドデ **50** シル、オレイン酸イソブチル、ソルピタンモノステアレ

特開2000-309802

12

ート、ソルビタンジステアレート等の脂肪酸エステル、エチレングリコール、ステアリルアルコール、ベヘニルアルコール等のアルコール類、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、ポリテトラメチレングリコール等のポリシロキサン類、弗素系オイル、シリコーングリース等のポリシロキサン類、弗素系オイイル、 弗素系グリース、含弗素樹脂粉末といった弗素化合物年が挙げられる。これらの滑剤は1種または2種以上使用できるが、添加量が少なすぎる場合は流動性向上の効果が小さく、また多すぎる場合はボンド磁石の機械的強度が指しく小さくなり実用に適さなくなる。従って、添加量は磁性粉末とバインダーの総量に対して0.01~5重量%が好ましい。

[0030]

【作用】希土類磁石粉末表面にシリカの緻密な三次元的な縮重合体が形成されることで縮重合体を熱処理してシリカにゲル化する際、粉末に対し圧縮応力が働くように皮膜が形成される。これは耐酸化性や耐食性の向上はもちろん、皮膜が粒子に強固に接着し、樹脂結合磁石の製造プロセス中におけるコーティングの脱落が激減する。【0031】緻密なシリカ膜が密着して付着していることで、粒子の表面積がほとんど変化せず、樹脂と混練する際に樹脂への分散性や流動性に有利に働く。樹脂への最適な分散性を選るにはシランカップリング処理も必要であるが、シリカ膜が均一で平滑であるため、カップリング剤の必要量は少なくすることができる。

[0032]

【実施例】 [実施例1] ミキサに、平均粒径 3μ mのS m2Fe17N3系磁性粉末300g、エチルシリケート (n=5) を2.5 g噴霧添加して、窒素ガス中1分間混合した。その後、pHが12に調整されたアンモニア水1.08gとエタノール3.24gの混合溶液を噴霧添加し、ミキサで窒素ガス中1分間混合した。本発明に使用するミキサは磁性粉末が十分流動するものであれば特に問わない。混合分散が終了するとミキサから磁性粉末を取り出し、減圧下230℃で30分間加熱処理し、Sm2Fe17N3系磁性粉末シリカ薄膜が形成された。

【0033】得られたシリカ被覆された磁性粉末について、XPS(X線光電子分光法)による表面分析を行ったところ、任意の位置に103.5eV付近にピークが観測され、二酸化ケイ素のSi2Pの束縛エネルギーと一致した。このことから、本法で確かにシリカの被覆が成されていることが確認された。この粉末を走査型電子顕微鏡(SEM)で観察したところ、図2に示すようであり、図3に示す何も被覆しないものと外観の差はなかった。従って、Sm2Fe17N3磁性粉末の粒子表面には粒子状のシリカを観察されず、このことから上記処理により生成したシリカは粒子状ではなく均一な薄膜状に形成されていると結論される。

【0034】また、得られた粉末のBET法よる比表面積を測定したところ $0.7m^2/g$ であり、これはシリカ被覆する前の磁性材料の $0.6m^2/g$ に対し1.2倍増加している程度であった。すなわち、シリカ被覆により比表面積の増加はそれほど大きな物ではない。

【0035】 [実施例2] 実施例1で得られた磁性粉末300gに、シランカップリング剤(γ -アミノプロピルトリエトキシシラン)1.2g、アンモニア水0.6gとエタノール3.6gの混合溶液を噴霧添加して、ミキサで窒素ガス中、1分間混合した。磁性粉末を取り出し、減圧下、90℃、30分間加熱処理することで、シリカ膜上にカップリング剤膜が形成された磁性粉末を得た。

【0036】 [実施例3-1] 実施例2で得られたSm 2Fe17N3系磁性粉末を100重量部に9重量部のナイロン12 樹脂(ポリアミド樹脂)を加え、同様に5分混合したものを2軸混練機により220で混練してコンパウンド・ペレットを得た。

【0037】これを配向磁場9KOe、ノズル及びシリンダー温度250℃の条件で射出成形し、10 φ x 7 t の柱状ポンド磁石成形体を得た。得られたポンド磁石成形体を脱磁後25kOeでパルス着磁して磁石の磁気特性をBHカープトレーサを用いて測定したところ、残留磁化Br:7500G、保磁力iHc:11kOe、BH(max):13M・G・Oeと極めて優れた磁気特性を有していた。

【0038】また、このコンパウンド30gを分取し、 東洋精機製メルトフロー測定機にてJIS-K7210 Aにより250℃、98.07Nの荷重をかけメルトフ ローレート(M.F.R.)を測定した結果、107g/ 10minという高い結果を示した。

【0039】得られたコンパウンドを、磁場射出成形機で外径10mm高さ7mmの円柱形に配向成形した。得られた成形体、保磁力iHcは10.7kOeであった。

【0040】 [実施例3-2] 実施例2で得られたSm2Fe17N3系磁性粉末を100重量部に9重量部のナイロン12樹脂(ポリアミド樹脂)を加え、酸化防止剤N,N-ビス{3-(3,5-ジ-t-プチル-4-ヒドロキシフェニル)プロピオニル}ヒドラジン(チバガイギー製)を0.5重量部、滑剤m-キシリレンビスステアリン酸アミドを0.5重量部、ミキサーで5分混合し、2軸混練機により220°Cで混練してコンパウンド・ペレットを得た。

【0041】実施例2で得られたSm2Fe17N3系 磁性粉末を100重量部に9重量部のポリアミド系エラ ストマー(ペパックス(東レ(株))、 酸化防止剤N, N-ピス(3-(3,5-ジ-t-ブチル-4-ヒドロ キシフェニル)プロピオニル)ヒドラジン(チバガイギ 50 – 製)を0.5重量部、滑剤m-キシリレンピスステア

30

リン酸アミドを0.5重量部、ミキサーで5分混合し、2軸混練機により220°Cで混練してコンパウンド・ペレットを得た。

【0042】 [比較例1] ケイ酸ナトリウムを純水に溶解させ、14wt%ケイ酸ナトリウム水溶液を調製した。この水溶液 1 リットル中で、平均粒径 3μ mのS m 2 F e 17 N 3 系磁性粉末 100 g e 30 分間撹拌し、エタノールを0.5 リットル投入して30 分間撹拌しる過した。得られた粉末は、減圧下、80 \mathbb{C} 、2 時間乾燥することで、ケイ酸ナトリウム膜を形成させた磁性粉末を得た。【0043】 得られたシリカ被覆された磁性粉末に行っな、XPS(X 線光電子分光法)による表面分析を行ったところ、任意の位置に 103.0eV 付近にピークが観測され、ケイ酸塩のSi2P の束縛エネルギーと一致した。この粉末をSEMで観察したところ、Sm2Fe1 7N3 磁性粉末の粒子表面には 0.1μ m程度の微粒子のケイ酸塩が観察された。このことから上記処理により粒子状のケイ酸塩が被覆していると結論された。

【0044】また、得られた粉末のBET法よる比表面積を測定したところ1、 $9m^2/g$ であり、これはシリカ被覆する前の磁性材料の $0.6m^2/g$ に対し3.2倍に増加していた。すなわち、この方法によるシリカ被覆により、比表面積は大幅に増加した。

【0045】 [比較例2] テトラエトキシシランをイソプロピルアルコールに溶解して、50wt%テトラエトキシイランーイソプロピルアルコール溶液を得た。この溶液に対して、酸触媒として、0.3wt%の硝酸水溶液を7wt%添加撹拌し24時間放置した。この溶液をイソプロピルアルコールで20倍に希釈し表面処理溶液を得た。

【0046】この表面処理溶液に、平均粒径 3μ mのSm2Fe17N3系磁性粉末を浸潰し撹拌した。その後ろ過して室温で乾燥した後、減圧下250で1時間加熱することでシリカ被覆した磁性粉末を得た。

【0047】得られたシリカ被覆された磁性粉末について、XPS(X線光電子分光法)による表面分析を行ったところ、任意の位置に103.5eV付近にピークが観測され、二酸化ケイ素Si2Pの束縛エネルギーと一致した。この粉末をSEMで観察したところ、図4に示すように、Sm2Fe17N3磁性粉末の粒子表面には 0.1μ m程度の微粒子のシリカが観察された。このことから上記処理により生成したシリカは粒子状のシリカが被覆していると結論される

【0048】また、得られた粉末のBET法よる比表面積を測定したところ1.3m2/gであり、これはシリカ被覆する前の磁性材料の0.6m2/gに対し2.2倍に増加していた。この方法によるシリカ被覆は粒子状であるため比表面積は大幅に増加したと結論できる。

【0049】 [比較例3] 比較例1で得られたSm2Fe17N3系磁性粉末に実施例2と同様のシランカップリ

ング剤による処理を行い、同様にしてコンパウンドペレット、ボンド磁石を作製した。

【0050】 [比較例4] シリカ被膜もシランカップリング剤による処理も行っていない Sm2Fe17N3磁性粉末を用いて同様にポンド磁石を作製した。

【0051】得られた磁石の耐熱性を調べるために、大気中100℃で所定の時間加熱した後、室温に冷却してフラックスを測定した。加熱前の値を100%としたときの相対フラックスの経時変化を図5に示した。この図より、本発明の表面処理を施した磁性粉末は経時的安定性が極めて高いことが分かる。

【0052】 [実施例4] ミキサに、粒子径4 $0\sim30$ 0 μ mのメルトスピニング法によるNdFeB系急冷薄帯を粉砕してできる磁石粉末(Nd13.5Fe64.5Co16B6)を300g、エチルシリケート(n=5)を2.5g噴霧添加して、窒素ガス中1分間混合した。その後、pHが12に調整されたアンモニア水1.08gとエタノール3.24gの混合溶液を噴霧添加し、ミキサで窒素ガス中1分間混合した。混合分散が終了するとミキサから磁性粉末を取り出し、減圧下230℃で30分間加熱処理し、Nd2Fe14B系磁性粉末シリカ薄膜が形成された。

【0053】得られたシリカ被覆された磁性粉末について、XPS(X線光電子分光法)による表面分析を行ったところ、任意の位置に103.5eV付近にピークが観測され、二酸化ケイ素Si2Pの束縛エネルギーと一致した。このことから、本法でシリカの被覆が成されていることが確認された。この粉末をSEMで観察したところ、図6に示すようであり、これは図7に示すシリカ被覆前の粒子写真と外観上の差がなかった。従って、磁性粉末粒子表面の微粒子はシリカとは無関係であると結論され、上記処理により生成したシリカは粒子状ではなく均一な薄膜状に形成されていると結論される。

【0054】また、得られた粉末のBET法よる比表面積を測定したとこ50.45m2/gであり、これはシリカ被覆する前の磁性材料の0.12m2/gに対し3.75倍に増加していた。このような増加は、生成したシリカ被膜が粒子状であることに起因する。

【0055】 [実施例5] 実施例4で得られた磁性粉末300gに、シランカップリング剤(γ —アミノプロピルトリエトキシシラン)1.2g、アンモニア水0.6gとエタノール3.6gの混合溶液を噴霧添加して、ミキサで窒素ガス中、1分間混合した。磁性粉末を取り出し、減圧下、90℃、30分間加熱処理することで、シリカ膜上にカップリング剤膜が形成された磁性粉末を得た。

【0056】 [実施例6] 次に得られた粉末100重量 部に対し液状エポキシ樹脂2重量部を混合し、金型圧縮 にて100×7tの成形体を得た。この成形体をキュア 一および着磁した後、磁気特性を測定した。その結果は

40

特開2000-309802

16

残留磁化Br:7.4kG、保磁力iHc:9.5kOe、BHmax:11.5MGOeであった。

【0057】 [比較例5] ケイ酸ナトリウムを純水に溶解させ、14wt%ケイ酸ナトリウム水溶液を調製した。この水溶液1リットル中で、実施例2で使用したのと同じNd2Fe14B系磁石粉末100gを30分間撹拌し、エタノールを0.5リットル投入して30分間撹拌し、適過した。ろ過して得られた粉末は、減圧下、80℃、2時間乾燥することで、ケイ酸ナトリウム膜を形成させた磁性粉末を得た。

【0058】得られた磁性粉末について、XPS(X線光電子分光法)による表面分析を行ったところ、任意の位置に103.0eV付近にピークが観測され、ケイ酸塩のSi2Pの束縛エネルギーと一致した。この粉末をSEMで観察したところ、図8に示すように磁性粒子以外の隙間部に多くの微粒子が観察され、これはXPSによりケイ酸塩であることが確認された。このことから、上記処理により生成したケイ酸塩は、粒子状のケイ酸塩が混合あるいは被覆されているものであると結論される。

【0059】 [比較例6] 比較例5で得られたNdFe B系磁性粉末に実施例5と同様のシランカップリング剤による処理を行い、同様にしてコンパウンドペレット、ボンド磁石を作製した。

【0060】 [比較例7] 比較例5で得られたNdFe B系磁性粉末にシランカップリング剤による処理をせずに、同様にしてコンパウンドペレット、ボンド磁石を作製した。

【0061】 [比較例8] シリカ被膜もシランカップリング剤による処理も行っていないNdFeB系磁性粉末を同様にしてコンパウンドペレット、ボンド磁石を作製した。

【0062】得られた磁石の耐熱性を調べるために、大

気中100℃で所定の時間加熱した後、室温に冷却してフラックスを測定した。加熱前の値を100%としたときの相対フラックスの経時変化を図9に示した。この図より、本発明の表面処理を施した磁性粉末は経時的安定性が極めて高いことが分かる。

【0063】図10にNdFeB系磁性粉末を大気中に200℃の環境下に置いたときの、重量の経時変化を示す。本発明の実施例5の磁性粉末は比較例に比べると、耐熱性が際だって改良されている。

10 [0064]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の希土類磁性粉末の表面処理方法に従うと、希土類磁性粉末の耐酸化性を改良すると同時に、耐酸化性を改良しても磁気特性を低下しない。また樹脂等との混練時の高温高圧の環境に影響されない高品質な希土類系磁性粉末を及びボンド磁石を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】シリカ被覆時のpHとSm2Fe17N3磁性粉末の磁気特性の関係図

20 【図2】本発明のSm2Fe17N3磁性粉末のSEM写真図

【図3】本発明の比較のためのSEM写真図

【図4】本発明の比較のためのSEM写真図

【図5】磁性材料への種々のシリカ被膜とフラックスの 経時変化を示す特性図

【図6】本発明のNdFeB系磁性粉末のSEM写真図

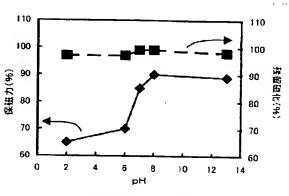
【図7】本発明の比較のためのSEM写真図

【図8】本発明の比較のためのSEM写真図

【図9】磁性材料への種々のシリカ被膜とフラックスの 経時変化を示す特性図

【図10】磁性材料への種々のシリカ被膜と重量変化の 経時変化を示す特性図

[図1]

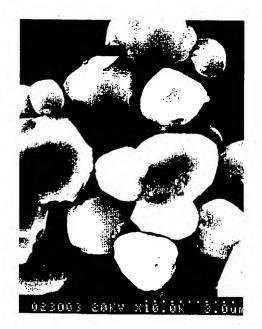


磁気特性とpHの関係

[図2]



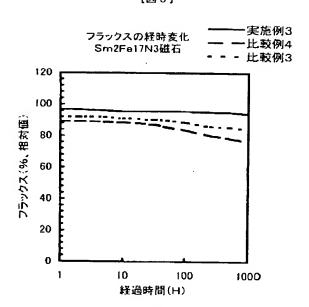
【図3】

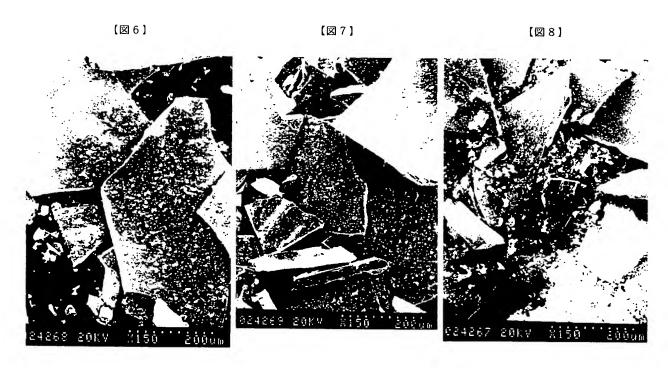


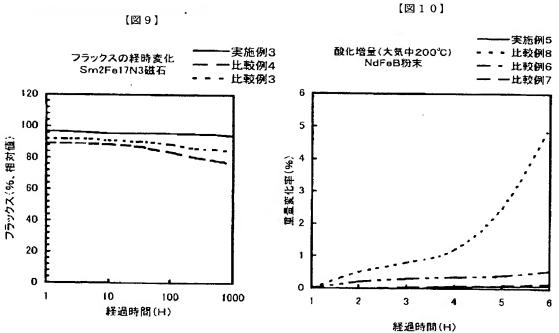
[図4]



【図5】







This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
_

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.